檔　　號:
保存年限:

臺北市立大同高級中學 函

地址：104372臺北市中山區長春路167號
承辦人：李詩婷
電話：02-25054269轉422
電子信箱：shihting@ttsh.tp.edu.tw

受文者：高雄市立瑞祥高級中學

發文日期：中華民國115年10月29日
發文字號：北市同中教字第1156012266號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：「115學年度中國書畫與版畫科技教師專業社群研習－一筆入眼：解密故宮經典的美學基因」實施計畫1份（20842823_1156012266_1_ATTACH1.pdf）

主旨：檢送教育部國教署高中美術學科中心「115學年度中國書畫與版畫科技教師專業社群研習－一筆入眼：解密故宮經典的美學基因」實施計畫1份，請各主管機關轉知所屬學校、教師，鼓勵美術教師參與，並惠允公（差）假出席，請查照。

說明：

一、依教育部國教署中華民國115年7月17日臺教國署高字第1150063869號函辦理。

二、為增進美術學科中心書畫與薪傳社群教師團隊專業知能，並透過教師同儕間的學習促進學科中心教師專業社群發展，特舉教師專業社群研習，詳細研習內容如附件。

三、請鼓勵美術教師參加，研習相關資訊如下：

(一)研習日期：115年12月15日(二)09:30-16:00。

(二)研習地點：國立故宮博物院。

(三)報到時間/地點：09:30-09:50，國立故宮博物院第一展覽館地下一樓(B1F)：團體售票處。

高雄市立瑞祥高級中學 1151030
11570924300

(四)研習主題：一筆入眼－解密故宮經典的美學基因。

(五)研習代碼：5795925。

四、參加對象：

(一)教育部國教署高中美術學科中心版畫與書畫社群教師。

(二)全國高中職美術科教師(含綜合高中學術學程、技術型高中/高職美術科教師)，請各校鼓勵美術教師參加，並視情形准予公(差)假課務排代。

(三)若報名人數超出預期，以版畫與書畫社群教師及全國高中職美術教師為優先核定錄取，其次為國中美術教師，如尚有餘裕名額，則開放予國小及其他領域教師參與。

五、報名期限：即日起至115年11月20日(五)止，人數限制為30人，額滿為止，敬請提早報名。

六、報名方式：請務必至「全國教師在職進修資訊網」報名，相關資訊請詳閱實施計畫。

正本：全國公私立高中職學校、各縣市政府教育局處
副本：教育部國民及學前教育署（含附件） 電子公文交換章 2026/10/29 13:29:55